

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

30.7.2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 3 年 7 月 3 1 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 3 - 2 0 4 1 9 7
Application Number:
[ST. 10/C]: [J P 2 0 0 3 - 2 0 4 1 9 7]

出 願 人 シャープ株式会社
Applicant(s):

PRIORITY DOCUMENT
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH
RULE 17.1(a) OR (b)

REC'D 24 SEP 2004

WIPO

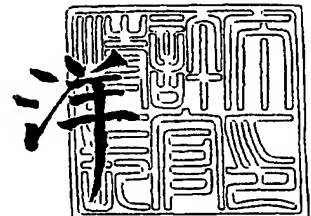
PCT

Best Available Copy

2 0 0 4 年 9 月 9 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願

【整理番号】 03J02373

【提出日】 平成15年 7月31日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 F24C 1/00
F22G 1/16

【発明の名称】 蒸気調理器

【請求項の数】 5

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 安藤 有司

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 入江 敏之

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 上田 真也

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 梅本 昌見

【発明者】

【住所又は居所】 大阪府大阪市阿倍野区長池町 2 2 番 2 2 号 シャープ株式会社内

【氏名】 木村 忠信

【特許出願人】

【識別番号】 000005049

【氏名又は名称】 シャープ株式会社

【代理人】

【識別番号】 100085501

【弁理士】

【氏名又は名称】 佐野 静夫

【選任した代理人】

【識別番号】 100111811

【弁理士】

【氏名又は名称】 山田 茂樹

【選任した代理人】

【識別番号】 100121256

【弁理士】

【氏名又は名称】 小寺 淳一

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 024969

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0208726

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 蒸気調理器

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 被加熱物を入れる加熱室と、気体吸込口を通じ前記加熱室から吸い込んだ気体を噴気孔を通じて加熱室に戻す外部循環路と、前記気体吸込口から前記噴気孔へと向かう気流を前記外部循環路内に形成する送風装置と、前記外部循環路を通る気体に蒸気を供給する蒸気発生装置とを備え、

前記外部循環路に、前記蒸気発生器より発生する蒸気を吸引する蒸気吸引エジェクタを設けたことを特徴とする蒸気調理器。

【請求項 2】 前記外部循環路には、気体が前記蒸気吸引エジェクタをバイパスするバイパス路が設けられていることを特徴とする請求項 1 に記載の蒸気調理器。

【請求項 3】 前記外部循環路が断面円形のパイプにより構成されていることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の蒸気調理器。

【請求項 4】 前記送風装置が遠心ファンを備えることを特徴とする請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の蒸気調理器。

【請求項 5】 前記遠心ファンを駆動するモータが直流モータであることを特徴とする請求項 4 に記載の蒸気調理器。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は蒸気調理器に関する。

【0002】

【従来の技術】

蒸気を用いて加熱調理を行う蒸気調理器については、これまでも数々の提案がなされている。その例を特許文献 1 及び 2 に見ることができる。特許文献 1 には食品トレイの中に蒸気を噴射する蒸気調理装置が記載されている。特許文献 2 には過熱蒸気をオープン庫に送り込む、あるいはオープン庫内の蒸気を輻射加熱によって過熱蒸気にする加熱調理装置が記載されている。

【0003】

【特許文献1】

実開平3-67902号公報

【特許文献2】

特開平8-49854号公報

【0004】

【発明が解決しようとする課題】

特許文献1記載の蒸気調理装置は、複数の食品トレイに蒸気供給管から蒸気を供給する業務用の装置である。この構成は、加熱室内に蒸気供給管がむき出しになっているので視覚的に好ましくなく、家庭用の調理器には適さない。また蒸気の噴射範囲は蒸気供給管の形状によって制約を受け、加熱室内の食品（被加熱物）に均等に蒸気を噴きつけるのは難しい。また食品を加熱した蒸気がそのまま蒸気排出孔から排出され、あるいは凝縮して排出管から排出されるので、調理を続けるためには外部から大量の蒸気を供給し続けねばならず、蒸気発生能力の大きいボイラーを必要とする。このように大量のエネルギーを消費する点でも家庭向きではない。

【0005】

特許文献2記載の加熱調理装置は、蒸気を被加熱物に向けて噴射するのでなく装置内で蒸気を発生させるものであり、外部ボイラーを用いないので、一般家庭での使用が可能である。また蒸気をオープン庫内で循環使用するのでエネルギー効率も良い。しかしながら蒸気による被加熱物の調理は、オープン庫内に導入された蒸気が、あるいはオープン庫内で発生した蒸気が、被加熱物を包み込んで加熱調理するものであり、大量の熱を速やかに被加熱物に与えて高速調理するには物足りないものである。

【0006】

本発明は上記の点に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、加熱効率の高い蒸気調理器を提供することにある。また加熱調理に利用されることなく放散する熱量を低減することにある。

【0007】

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明では蒸気調理器を次のように構成した。

【0008】

(1) 被加熱物を入れる加熱室と、気体吸込口を通じ前記加熱室から吸い込んだ気体を噴気孔を通じて加熱室に戻す外部循環路と、前記気体吸込口から前記噴気孔へと向かう気流を前記外部循環路内に形成する送風装置と、前記外部循環路を通る気体に蒸気を供給する蒸気発生装置とを備え、前記外部循環路に、前記蒸気発生器より発生する蒸気を吸引する蒸気吸引エジェクタを設けた。

【0009】

この構成によれば、加熱室内の気体は外部循環路を通って循環し、その過程で外部循環路内において蒸気を供給されるから、蒸気を一方通行で噴射し続けるのとは異なり、大能力の蒸気発生装置を必要とせず、エネルギー効率が高く、家庭での使用に適したものとすることができる。また加熱室から気体吸込口に吸い込まれ、気体戻し口から加熱室に戻る強制循環気流が発生するので、被加熱物の加熱が促進される。さらに、外部循環路は蒸気発生装置で発生した蒸気をエジェクタで吸引するものであるから、蒸気発生装置に圧力をかけることなく蒸気を速やかに吸引し、蒸気を効率良く気流にとり込むことができる。

【0010】

(2) 上記のような蒸気調理器において、前記外部循環路には、気体が前記蒸気吸引エジェクタをバイパスするバイパス路が設けられているものとした。

【0011】

この構成によれば、循環系の圧損が小さくなってファンを効率良く駆動できるとともに、蒸気の噴射力もさらに向上する。

【0012】

(3) 上記のような蒸気調理器において、前記外部循環路が断面円形のパイプにより構成されているものとした。

【0013】

このように外部循環路を断面円形のパイプで構成すると、断面矩形のダクトとする場合に比べ、外部循環路の表面積が小さくなる。そのため外部循環路からの

放熱が少なくなり、エネルギー効率が向上する。

【0014】

(4) 上記のような蒸気調理器において、前記送風装置が遠心ファンを備えるものとした。

【0015】

この構成によれば、プロペラファンを使用する場合に比べ、送風装置から吹き出す気流の流速を速めることができる。これにより外部循環路を構成するパイプの小径化が可能となる。パイプの小径化により外部循環路の表面積を小さくして放熱を少なくし、エネルギー効率をさらに高めることができる。

【0016】

また遠心ファンはプロペラファンに比べ高圧を発生することが可能なので、噴気口からの噴射力を高めることができる。その結果蒸気の噴射距離が延び、被加熱物を強力に加熱できる。

【0017】

(5) 上記のような蒸気調理器において、前記遠心ファンを駆動するモータが直流モータであるものとした。

【0018】

この構成によれば、遠心ファンを高速回転させ、きわめて流速の速い気流を得ることができる。

【0019】

【発明の実施の形態】

以下、本発明による蒸気調理器の一実施形態を図1～7に基づき説明する。図1は外観斜視図、図2は加熱室の扉を開いた状態の外観斜視図、図3は内部機構の基本構造図、図4は加熱室の上面図、図5は蒸気発生装置の垂直断面図、図6は蒸気発生装置の水平断面図、図7は制御ブロック図である。

【0020】

蒸気調理器1は直方体形状のキャビネット10を備える。キャビネット10の正面には、上部に操作パネル11、その下に扉12が設けられる。扉12は下端を中心に垂直面内で回動するものであり、上部のハンドル13を握って手前に引

くことにより、図 1 に示す垂直な閉鎖状態から図 2 に示す水平な開放状態へと 90° 姿勢変換させることができる。扉 12 の大部分は耐熱ガラスをはめ込んだ窓 14 となっている。

【0021】

扉 12 を開くと、図 2 に見られるように二つの区画が露出する。左側の大きな区画は加熱室 20、右側の小さな区画は水タンク室 70 である。加熱室 20 と水タンク室 70 の構造、及びこれらに付属する構成要素について、図 3 以下の図を参照しつつ説明する。

【0022】

加熱室 20 は直方体形状で、扉 12 に面する正面側は全面的に開口部となっている。加熱室 20 の残りの面及び扉 12 の内面はステンレス鋼板で形成される。加熱室 20 の周囲及び扉 12 の内側にはそれぞれ断熱対策が施される。加熱室 20 の床面にはステンレス鋼板製の受皿 21 が置かれ、受皿 21 の上には被加熱物 90 を載置するステンレス鋼線製のラック 22 が置かれる。

【0023】

加熱室 20 中の気体（通常の場合、加熱室 20 の内部の気体は空気であるが、蒸気調理を始めると空気が蒸気で置き換えられて行く。従って本明細書では「空気」でなく「気体」と表現する）は外部循環路 30 を通って循環する。加熱室 20 の側壁には、これと平行する形で天井面から床面近くまで垂下する気流制御板 23（これもステンレス鋼板製である）が配置されている。この気流制御板 23 の下端と奥の側壁との間の隙間が、外部循環路 30 に気体を導く下向きの気体吸込口 24 となる。

【0024】

気体吸込口 24 から吸い込まれた気体は気流制御板 23 の裏を通して加熱室 20 の外側上部に設けられた送風装置 25 へと向かう。送風装置 25 は遠心ファン 26 及びこれを収容するファンケーシング 27 と、遠心ファン 26 を回転させるモータ（図示せず）を備える。遠心ファン 26 としてはシロッコファンを用いる。遠心ファン 26 を回転させるモータには高速回転が可能な直流モータを使用する。

【0025】

ファンケーシング 27 の吐出口に接続された外部循環路 30 は断面円形のパイプを組み合わせて構成される。ファンケーシング 27 からは第 1 パイプ 31 が水平方向に突き出す。第 1 パイプ 31 の端には排気口 32 が設けられる。第 1 パイプ 31 の排気口 32 より少し上流にはエルボ形の第 2 パイプ 33 が接続される。第 2 パイプ 33 の水平部分は蒸気発生装置 50 (詳細は後述する) の上部に入り込み、蒸気吸引エジェクタ 34 を形成する。第 2 パイプ 33 の吐出端は絞り成形され、蒸気吸引エジェクタ 34 のインナーノズルとなる。蒸気発生装置 50 の側面からは蒸気吸引エジェクタ 34 のアウターノズル 35 が下流に向かって突出し、その吐出端はノズル形状に絞り成形されている。

【0026】

外部循環路 30 の第 3 パイプ 36 が蒸気吸引エジェクタ 34 の下流でアウターノズル 35 のノズル形状吐出端を受け入れる。第 3 パイプ 36 の一端はアウターノズル 35 を包むように膨らんでおり、ここに後段エジェクタ 37 が形成される。蒸気吸引エジェクタ 34 のアウターノズル 35 のノズル形状吐出端は、後段エジェクタ 37 においてはインナーノズルの役割を果たす。後段エジェクタ 37 には、第 1 パイプ 31 から分岐したバイパス路 38 が接続される。バイパス路 38 も断面円形のパイプにより形成される。図 4 に見られるようにバイパス路 38 は 2 本設けられ、後段エジェクタ 37 に左右対称的に気体が流入する。

【0027】

第 3 パイプ 36 の他端は加熱室 20 に気体を戻す気体戻し口 39 となるサブキャビティ 40 に接続される。サブキャビティ 40 は加熱室 20 の天井部の上にて、天井部の中央部にあたる箇所に設けられ、平面形状円形で、その内側には気体の加熱手段である蒸気加熱ヒータ 41 が配置されている。蒸気加熱ヒータ 41 はシーズヒータにより構成される。サブキャビティ 40 の底面は加熱室 20 の天井壁となる金属パネル (加熱室 20 の天板と兼用可) で形成され、この底面パネル 42 には複数の噴気孔 43 がほぼパネル全面にわたり二次元的に或いは三次元的に分散配置されている。底面パネル 42 は上下両面とも塗装などの表面処理により暗色に仕上げられている。底面パネル 42 は使用を重ねることにより暗色に変

色する金属素材で成形してもよく、暗色のセラミック成型品であってもよい。

【0028】

加熱室 20 の上部の一隅には気体放出口 44 が形成されている。また第 1 パイプ 31 の端には電動式のダンパ 45 が配置される。ダンパ 45 は排気口 32 と第 2 パイプ 33 の入口とを選択的に閉ざす。

【0029】

続いて蒸気発生装置 50 の構造を、図 5、6 を参照しつつ説明する。蒸気発生装置 50 は中心線を垂直にして配置された筒型（円筒形）のポット 51 を備える。ポット 51 の上部は閉じており、前述のように蒸気吸引エジェクタ 34 が形成されている。

【0030】

ポット 51 の底部は漏斗状に成形され、そこから排水パイプ 52 が垂下する。排水パイプ 52 の下端は水平に対しやや勾配をなす形で配置された排水パイプ 53 に接続される。排水パイプ 53 の端は加熱室 20 の側壁を通じ受皿 21 に向かって開口する。排水パイプ 52 の途中には排水バルブ 54 及び水位センサ 55 が設けられている。

【0031】

ポット 51 内の水を熱するのはポット 51 の外面に密着するように設けられた蒸気発生ヒータ 56 である。蒸気発生ヒータ 56 は環状のシーズヒータからなる。

蒸気発生ヒータ 56 とほぼ同じ高さになるように、ポット 51 の内部に伝熱ユニット 60 が配置される。

【0032】

伝熱ユニット 60 は、ポット 51 の側壁内面に密着するリング 61 と、このリング 61 の内部に放射状に配置される複数のフィン 62 を備える。リング 61 とフィン 62 は押出成形、溶接、ろう付けなどの手法により一体化されている。リング 61 及びフィン 62 はポット 51 の軸線方向に所定の長さを有する。

【0033】

ポット 51 には給水パイプ 63 を通じて給水する。給水パイプ 63 はポット 5

1の底部近くからポット51の中に入り込んだ後、下から上へとフィン62の間を通過して延びる。給水パイプ63の上端はフィン62の上縁より少し上に突き出している。図6に見られるように、フィン62を車輪のスポークに見立てた場合、ハブとなる位置に給水パイプ63が配置されている。給水パイプ63の外面には各フィン62の端面を接触させ、フィン62を通じて給水パイプ63に熱を伝える。

【0034】

ポット51、伝熱ユニット60、及び給水パイプ63は熱の良導体である金属で形成する。金属としては熱伝導率の良い銅やアルミニウムが適する。但し銅や銅合金の場合、緑青が発生するので、熱伝導率は少し劣るものの、緑青を懸念せずに済むステンレス鋼を用いることとしてもよい。

【0035】

給水パイプ63の端には漏斗状の受入口64が形成される。受入口64から少し下流の位置に洗浄パイプ65が接続される。洗浄パイプ65は洗浄バルブ66を介して排水パイプ53に接続する。

【0036】

給水パイプ63には、洗浄パイプ65の他、逆J字形の落差形成パイプ67も接続される。落差形成パイプ67の他端は排水パイプ53に接続される。

【0037】

水タンク室70には横幅の狭い直方体形状の水タンク71が挿入される。この水タンク71から延び出すエルボ形の給水パイプ72が給水パイプ63の受入口64に接続される。ポンプ73が水タンク71内の水を給水パイプ72を通じて圧送する。ポンプ73は、給水パイプ72の根元部に形成されたポンプケーシング74と、ポンプケーシング74に収容されたインペラ75と、インペラ75に動力を伝えるモータ76とにより構成される。モータ76はキャビネット10の側に固定されており、水タンク71を所定位置にセットするとインペラ75に電磁的に結合する。

【0038】

水タンク室70の床面には水タンク71を支えるトラフ形のレール77が固定

されている(図2参照)。レール77のタンク載置面は水平に開いた扉12の内面と同じ高さにある。そのため使用者は、水平になった扉12の上に水タンク71を置き、レール77に向かって押し込んで行くことにより、水タンク71をスムーズに水タンク室70内の所定位置にセットすることができる。逆に、扉12を水平に開いておいて水タンク71を引き出せば、水タンク室70から出た水タンク71はそのまま扉12で支えられる。従って水タンク71を手で支えつつ引き出す必要がない。

【0039】

蒸気調理器1の動作制御を行うのは図7に示す制御装置80である。制御装置80はマイクロプロセッサ及びメモリを含み、所定のプログラムに従って蒸気調理器1を制御する。制御状況は操作パネル11の中の表示部に表示される。制御装置80には操作パネル11に配置した各種操作キーを通じて動作指令の入力を行う。操作パネル11には各種の音を出す音発生装置も配置されている。

【0040】

制御部80には、操作パネル11の他、送風装置25、蒸気加熱ヒータ41、ダンパ45、排水バルブ54、水位センサ55、蒸気発生ヒータ56、洗浄バルブ66、及びポンプ73が接続される。この他、水タンク71の中の水量を測定する水量センサ81、加熱室20内の温度を測定する温度センサ82、及び加熱室20内の湿度を測定する湿度センサ83が接続されている。

【0041】

蒸気調理器1の動作は次の通りである。まず水タンク71を水タンク室70から引き出し、図示しない給水口よりタンク内に水を入れる。満水状態にした水タンク71を水タンク室70に押し込み、所定位置にセットする。給水パイプ72の先端が給水パイプ63の受入口64にしっかりと接続されたことを確認したうえで、操作パネル11の中の電源キーを押して電源ONにする。するとポンプ73のモータ76が回転し、蒸気発生装置50への給水が始まる。この時、排水バルブ54と洗浄バルブ66は閉じている。

【0042】

水は給水パイプ63の先端から噴水のように溢れ出し、伝熱ユニット60のフ

イン 62 を濡らしつつポット 51 の底に落ちる。そしてポット 51 の底の方から溜まって行く。水位が伝熱ユニット 60 の長さの半ばまで達したことを水位センサ 55 が検知したら、そこで一旦給水は中止される。落差形成パイプ 67 の入口側のパイプの中の水位もポット 51 と同レベルに達する。

【0043】

このように所定量の水がポット 51 に入れられた後、蒸気発生ヒータ 56 への通電が開始される。蒸気発生ヒータ 56 はポット 51 の側壁を介してポット 51 中の水を加熱する。ポット 51 の側壁が熱せられると、その熱は伝熱ユニット 60 に伝わり、伝熱ユニット 60 から水へと伝えられる。蒸気発生ヒータ 56 の置かれた高さで伝熱ユニット 60 の置かれた高さはほぼ一致しているので、蒸気発生ヒータ 56 から伝熱ユニット 60 へとストレートに熱が伝わり、伝熱効率が良い。

【0044】

複数のフィン 62 が放射状に配置された伝熱ユニット 60 は広い伝熱面積を有し、ポット 51 内の水は速やかに熱せられる。また、放射状に配置されたフィン 62 は車輪のスポークのようにポット 51 を内側から支えるので、蒸気発生装置 50 の強度が増す。

【0045】

蒸気発生ヒータ 56 への通電と同時に、送風装置 25 及び蒸気加熱ヒータ 41 への通電も開始される。送風装置 25 は気体吸込口 24 から加熱室 20 中の気体を吸い込み、外部循環路 30 に気体を送り出す。気体を送り出すのに用いるのが遠心ファン 26 なので、プロペラファンに比べて気流の流速が速い。そのうえ、遠心ファン 26 を直流モータで高速回転させるので、気流の流速はきわめて速い。このため、外部循環路 30 を形成するパイプを断面円形でしかも小径のものとすることができる。これにより、断面矩形のダクトで外部循環路 30 を形成する場合に比べ、外部循環路 30 の表面積が小さくなる。従って内部を熱い気体が通るにもかかわらず、外部循環路 30 からの熱放散が少なくなり、加熱調理に利用されることなく放散する熱量の割合が低くなって、蒸気調理器 1 のエネルギー効率が向上する。外部循環路 30 を断熱材で巻く場合も、その断熱材の量が少な

くて済む。

【0046】

この時タンパ45は外部循環路30の第2パイプ33の入口を開き、排気口32を閉ざしている。気体は第1パイプ31から第2パイプ33に入り、さらに第3パイプ36を経て気体戻し口39であるサブキャビティ40に入る。そしてサブキャビティ40内で蒸気加熱ヒータ41により熱せられた後、噴気孔43から下向きに噴出する。

【0047】

ポット51の中の水が沸騰すると、 100°C 、1気圧の飽和蒸気が発生する。飽和蒸気は蒸気吸引エジェクタ34のところで外部循環路30を通る循環気流に吸引される。エジェクタ構造を用いているので、飽和蒸気は速やかに吸い上げられ、吸い出される。エジェクタ構造のため蒸気発生装置50に圧力がかからず、飽和蒸気の放出が妨げられない。

【0048】

後段エジェクタ37においては、蒸気吸引エジェクタ34のアウトノズル35から吹き出す気流にバイパス路38から気体が吸い込まれる。蒸気吸引エジェクタ34をバイパスして気体が流入するバイパス路38の存在によって循環系の圧損が小さくなり、遠心ファン26を効率良く駆動できる。後段エジェクタ37を出た飽和蒸気混じりの気体は高速でサブキャビティ40に突入する。

【0049】

サブキャビティ40に入った飽和蒸気混じりの気体は蒸気加熱ヒータ41により 300°C にまで熱せられる。この時点で気体は過熱蒸気となる。蒸気は温度上昇により膨脹し、噴気孔43より勢い良く噴出する。

【0050】

加熱室20の中央部（被加熱物載置部）に吹き下ろしの気流を形成した気体はその外側で上昇し、加熱室20内に対流を形成する。そして再び気体吸込口24から吸い込まれ、外部循環路30を経てサブキャビティ40に還流する。このようにして加熱室20内の気体は外部循環路30に出ては加熱室20に戻るという循環を繰り返す。

【0051】

時間が経過するにつれ、気体中の蒸気の割合が増して行く。量的に余剰となった気体は気体放出口44から加熱室20の外に放出される。蒸気を含んだ気体をそのままキャビネット10内に放出すると、キャビネット10内に結露が生じ、錆の発生や漏電といった好ましくない結果を招く。キャビネット10の外にそのまま放出すれば、台所の壁面に結露してカビが発生する。そこで、キャビネット10内に設けた迷路状の結露通路（図示せず）を通して蒸気を結露させてから気体をキャビネット10外に放出することとし、上述の問題を回避する。結露通路から流れ落ちる水は受皿21に導き、調理終了後、他の原因で発生する水と共に処理する。

【0052】

過熱蒸気を含む気体の噴出が始まると、加熱室20の中の温度は急速に上昇する。加熱室20の中の温度が調理可能領域に達したことを温度センサ82が検知すると、制御装置80が操作パネル11にその旨の表示を出し、また合図音を鳴らす。調理可能になったことを音と表示により知った使用者は扉12を開け、加熱室20に被加熱物90を入れる。

【0053】

扉12を開けかかると、制御装置80はダンパ45の姿勢を切り替え、第2パイプ33の入口を閉じるとともに、排気口32を開く。加熱室20の中の気体は送風装置25により吸い込まれ、排気口32から排出される。第2パイプ33の入口が閉じることにより、噴気孔43からの過熱蒸気の噴出がなくなるので、使用者が顔面や手などに火傷を負うということがない。ダンパ45は、扉12が開いている間中、排気口32を開き、第2パイプ33の入口を閉ざす姿勢を保つ。

【0054】

停止中の送風装置25を起動して排気口32から排気を行うのであれば、定常の送風状態に達するまでにタイムラグが生じるが、本発明の場合、送風装置25は既に運転中であり、タイムラグはゼロである。また加熱室20と外部循環路30を巡っていた循環気流がそのまま排気口32からの排気流になるので、気流の方向を変えるためのタイムラグもない。これにより、加熱室20の中の蒸気を遅

滞なく排出し、扉 12 の開放が可能になるまでの時間を短縮することができる。

【0055】

加熱室 20 から蒸気を排出するときは第 2 パイプ 33 が閉ざされて加熱室 20 への蒸気供給が停止されている。このため加熱室 20 の内部の蒸気圧あるいは蒸気量は速やかに低下し、扉 12 の開放が可能となるまでの時間が一層短縮される。

【0056】

使用者が扉 12 を開けかかったという状況は、例えば次のようにして制御装置 80 に伝えることができる。すなわち扉 12 を閉鎖状態に保つラッチをキャビネット 10 と扉 12 の間に設け、このラッチを解錠するラッチレバーをハンドル 13 から露出するように設ける。ラッチ又はラッチレバーの動きに応答して開閉するスイッチを扉 12 又はハンドル 13 の内側に配置し、使用者がハンドル 13 とラッチレバーを握りしめて解錠操作を行ったとき、スイッチから制御装置 80 に信号が送られるようにする。

【0057】

気体放出口 44 から放出される気体と同様、排気口 32 から排出される気体も蒸気を大量に含んでおり、そのまま放出するのは問題である。そのため、排気口 32 から排出される気体もキャビネット 10 内に設けた迷路状の結露通路を通して水分を除去してからキャビネット 10 外に放出する。結露通路から流れ落ちる水は受皿 21 に導き、調理終了後、他の原因で発生する水と共に処理する。

【0058】

ラック 22 の上に被加熱物 90 をセットし、扉 12 を閉じると、ダンパ 45 は第 2 パイプ 33 への入口を開き、排気口 32 を閉ざす姿勢に復帰する。これにより噴気孔 43 からの過熱蒸気の噴出が再開され、被加熱物 90 の調理が始まる。

【0059】

約 300℃ に加熱されて噴気孔 43 から吹き下ろす過熱蒸気は被加熱物 90 に衝突して被加熱物 90 に熱を伝える。この過程で蒸気温度は 250℃ 程度にまで低下する。また被加熱物 90 の表面に接触した過熱蒸気は、被加熱物 90 の表面に結露する際潜熱を放出する。これによっても被加熱物 90 は加熱される。

【0060】

加熱室 20 の気体を循環させつつ被加熱物 90 を加熱するので、蒸気調理器 1 のエネルギー効率は高い。そして、過熱蒸気を含む気体がサブキャビティ 40 の底面パネル 42 にほぼパネル全面にわたり二次元的又は三次元的に分散配置された複数の噴気孔 43 から下向きに噴出するので、被加熱物 90 の上面全体に過熱蒸気が衝突する。過熱蒸気が被加熱物 90 に衝突することと、衝突の面積が広いこととが相まって、過熱蒸気に含まれる熱が素早く効率的に被加熱物 90 に伝達される。また、サブキャビティ 40 に入り込んだ気体が蒸気加熱ヒータ 41 で熱せられて膨脹することにより、噴出の勢いが増し、被加熱物 90 への衝突速度が速まる。これにより被加熱物 90 は一層速やかに熱せられる。

【0061】

遠心ファン 26 はプロペラファンに比べ高圧を発生させることが可能なので、噴気孔 43 からの噴射力を高めることができる。その結果過熱蒸気の噴射距離が延び、被加熱物 90 を強力に加熱できる。遠心ファン 26 を直流モータで高速回転させ、強力に送風しているので、上記の効果は一層顕著に表れる。送風装置 25 の送風力が強いことは、扉 12 を開く際、排気口 32 から速やかに排気するのにも大いに役立つ。

【0062】

下向きに吹き出した過熱蒸気は、被加熱物 90 に衝突した後、上方へと向きを転じる。蒸気、特に過熱蒸気は空気より軽いため、自然な形でこのように方向転換することとなり、これが加熱室 20 の内部に対流をもたらす。この対流により、加熱室 20 内の温度を維持しつつ、被加熱物 90 にはサブキャビティ 40 で熱せられたばかりの過熱蒸気を衝突させ続けることができ、熱を大量且つ速やかに被加熱物 90 に与えることができる。

【0063】

気体吸込口 24 は加熱室 20 の側壁の下部（被加熱物 90 の高さ以下）にあり、噴気孔 43 から噴出した蒸気は偏向することなく直進して被加熱物 90 に当たってから気体吸込口 24 に吸い込まれる。このため、被加熱物 90 への熱伝達能力は高レベルに維持される。また上から噴出した蒸気が側壁下部に吸い込まれて

行くため、扉 12 を開いたとき、使用者の方に蒸気が押し寄せることが少なく、安全性が高い。

【0064】

気体吸込口 24 が下向きなので、噴出する蒸気に横向きの力がさらに作用しにくくなり、蒸気の偏向を一層防止することができる。また被加熱物 90 の表面から油がはじけたりしても、それが気体吸込口 24 に吸い込まれにくく、送風装置 25 や外部循環路 30 の内面を汚さずに済む。

【0065】

サブキャビティ 40 の底面パネル 42 は、上面が暗色なので蒸気加熱ヒータ 41 の放つ輻射熱を良く吸収する。底面パネル 42 に吸収された輻射熱は、同じく暗色となっている底面パネル 42 の下面から加熱室 20 に輻射放熱される。このため、サブキャビティ 40 及びその外面の温度上昇が抑制され、安全性が向上するとともに、蒸気加熱ヒータ 41 の輻射熱が底面パネル 42 を通じて加熱室 20 に伝えられ、加熱室 20 が一層効率良く熱せられる。底面パネル 42 の平面形状は円形であってもよく、加熱室 20 の平面形状と相似の矩形であってもよい。また、加熱室 20 の天井壁にてサブキャビティ 40 の底面パネルを形成（兼用化）してもよい。

【0066】

被加熱物 90 が肉類の場合、温度が上昇すると油が滴り落ちることがある。被加熱物 90 が容器に入れた液体類であると、沸騰して一部がこぼれることがある。滴り落ちたりこぼれたりしたものは受皿 21 に受け止められ、調理終了後の処理を待つ。

【0067】

蒸気発生装置 50 で蒸気を発生し続けていると、ポット 51 の中の水位が低下する。水位が所定レベルまで下がったことを水位センサ 55 が検知すると、制御装置 80 はポンプ 73 の運転を再開させる。ポンプ 73 は水タンク 71 の中の水を押し上げ、蒸発した分の水を補給する。給水パイプ 63 の中を通る際、補給水には伝熱ユニット 60 のフィン 62 を通じて蒸気発生ヒータ 56 の熱が伝えられる。これにより補給水は予熱され、沸騰点に達するまでの時間が短縮される。

【0068】

また給水パイプ63の上端から噴きこぼれる補給水は、フィン62の上部の水面上に露出している部分に注ぎかけられる。フィン62の水面上露出部分は、水中に没している部分より高熱になっているので、フィン62に注がれた水は瞬時に沸騰して蒸発し、ポット51の内部の蒸気圧を高める。このため、アウターノズル35から蒸気が力強く噴出してサブキャビティ40に流れ込み、噴気孔43からの過熱蒸気の噴出を加勢する。従って、給水の度に過熱蒸気の強力噴射が生じる。

【0069】

ポット51の中の水位が所定レベルまで上昇したことを水位センサ55が検知した時点で、制御装置80はポンプ73の運転を停止させる。このようにしてポンプ73は、調理期間中、間欠的に給水動作を行う。フィン62の水面上露出部分は、水を注がれることにより一旦温度が低下するが、その後水が注がれなくなると温度を回復する。これにより、新たな水が注がれる度にその水は急速蒸発し、過熱蒸気の噴射力を増大させることになる。

【0070】

以上本発明の一実施形態につき説明したが、発明の主旨を逸脱しない範囲でさらに種々の変更を加えて実施することが可能である。

【0071】

【発明の効果】

本発明の蒸気調理器は、被加熱物を入れる加熱室と、気体吸込口を通じ加熱室から吸い込んだ気体を噴気孔を通じて加熱室に戻す外部循環路と、気体吸込口から噴気孔へと向かう気流を外部循環路内に形成する送風装置と、外部循環路を通る気体に蒸気を供給する蒸気発生装置とを備え、外部循環路に、蒸気発生器より発生する蒸気を吸引する蒸気吸引エジェクタを設けたものであり、加熱室内の気体は外部循環路を通過して循環し、その過程で外部循環路内において蒸気を供給されるから、蒸気を一方通行で噴射し続けるのと異なり、大能力の蒸気発生装置を必要とせず、エネルギー効率が高く、家庭での使用に適したものとすることができ、また加熱室から気体吸込口に吸い込まれ、気体戻し口から加熱室に戻る強

制循環気流が発生するので、被加熱物の加熱が促進される。さらに、外部循環路は蒸気発生装置で発生した蒸気をエジェクタで吸引するものであるから、蒸気発生装置に圧力をかけることなく蒸気を速やかに吸引し、蒸気を効率良く気流にとり込むことができる。

【0072】

また、外部循環路を断面円形のパイプにより構成したから、断面矩形のダクトとする場合に比べ、外部循環路の表面積を小さく、放熱を少なくすることができ、エネルギー効率が向上する。加えて、循環気流を形成する送風装置が遠心ファンを備えるものとしたから、送風装置から送り出される気流の流速を速め、外部循環路を構成するパイプの小径化を進めることができるとともに、過熱蒸気の噴射力を高め、被加熱物を強力に加熱できる。遠心ファンを直流モータで高速回転させることにより、これらの効果は一層際立ったものとなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の一実施形態に係る蒸気調理器の外観斜視図

【図2】 加熱室の扉を開いた状態の外観斜視図

【図3】 内部機構の基本構造図

【図4】 加熱室の上面図

【図5】 蒸気発生装置の垂直断面図

【図6】 蒸気発生装置の水平断面図

【図7】 制御ブロック図

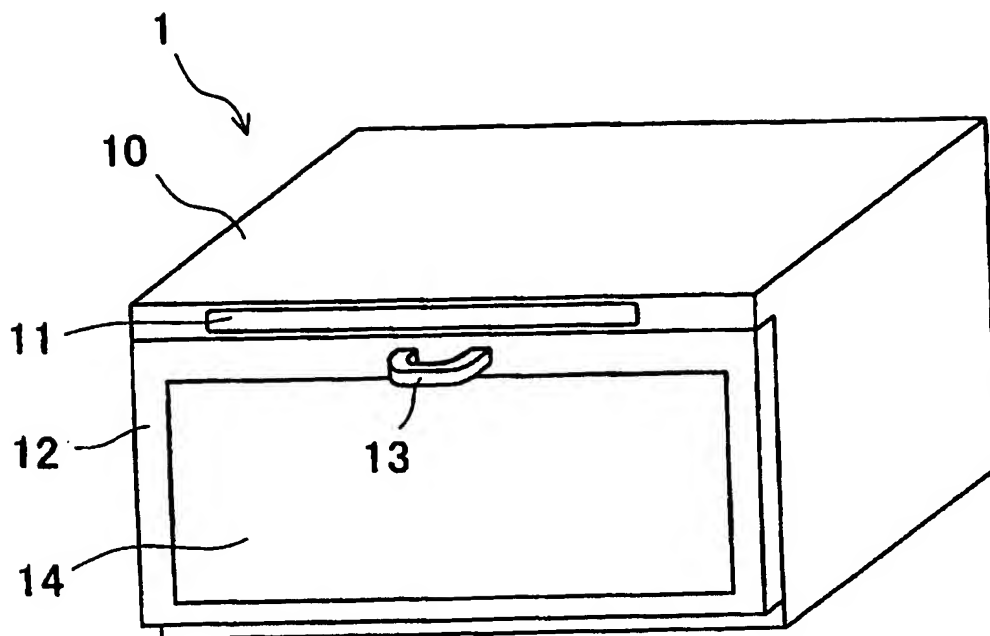
【符号の説明】

- 1 蒸気調理器
- 20 加熱室
- 21 受皿
- 24 気体吸込口
- 25 送風装置
- 26 遠心ファン
- 30 外部循環路
- 34 蒸気吸引エジェクタ

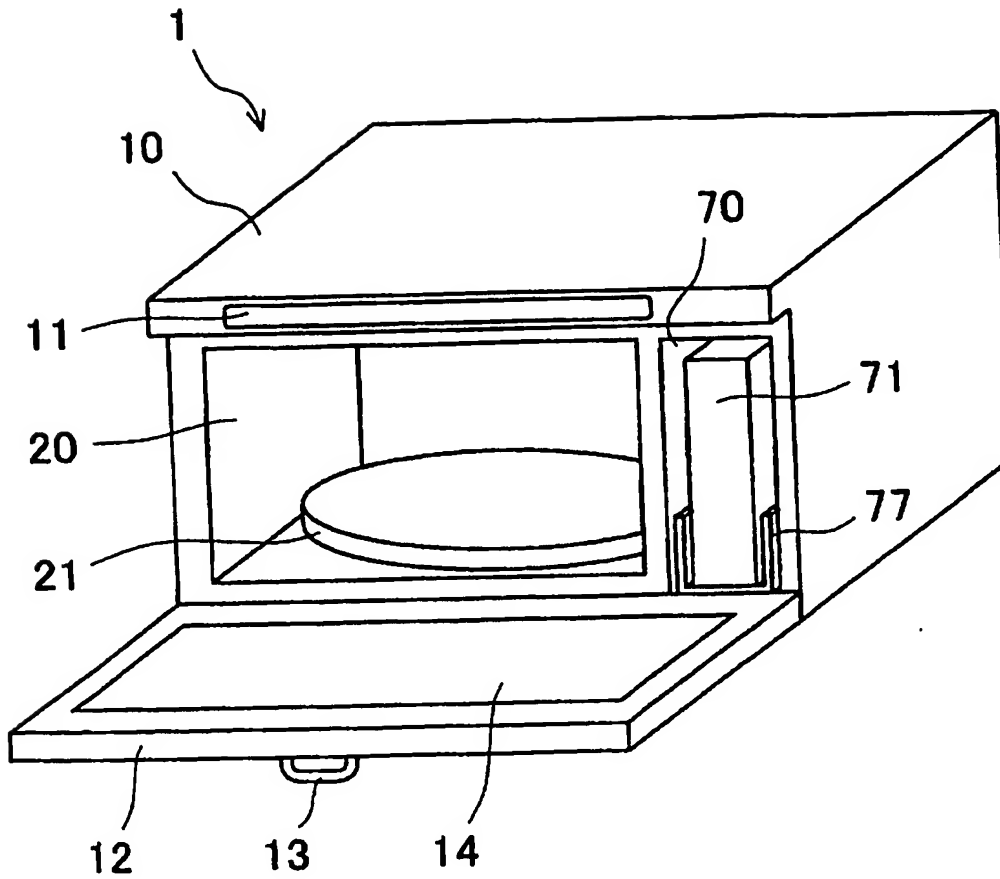
- 37 後段エジェクタ
- 38 バイパス路
- 39 気体戻し口
- 40 サブキャビティ
- 41 蒸気加熱ヒータ
- 43 噴気孔
- 50 蒸気発生装置

【書類名】 図面

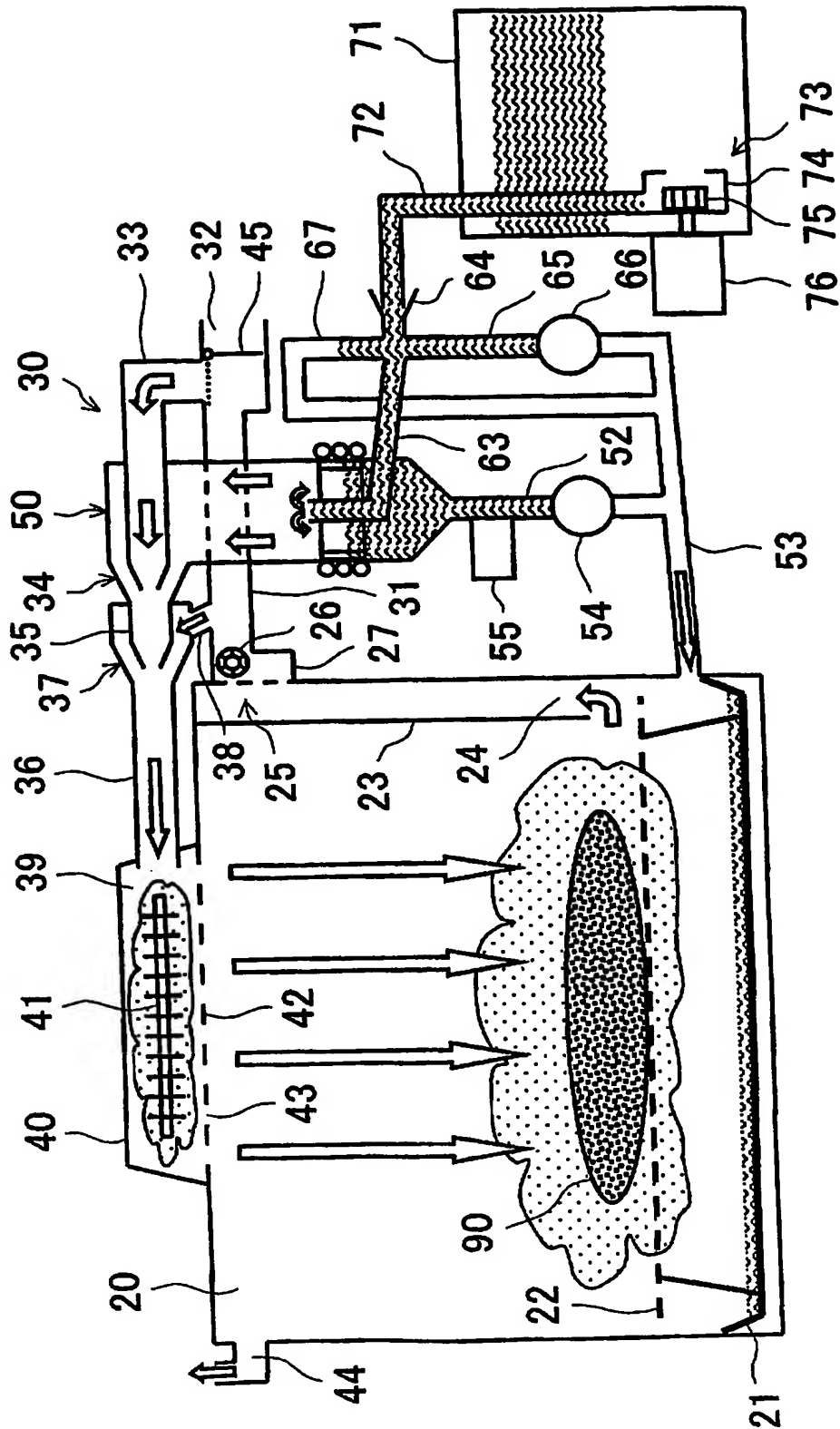
【図 1】



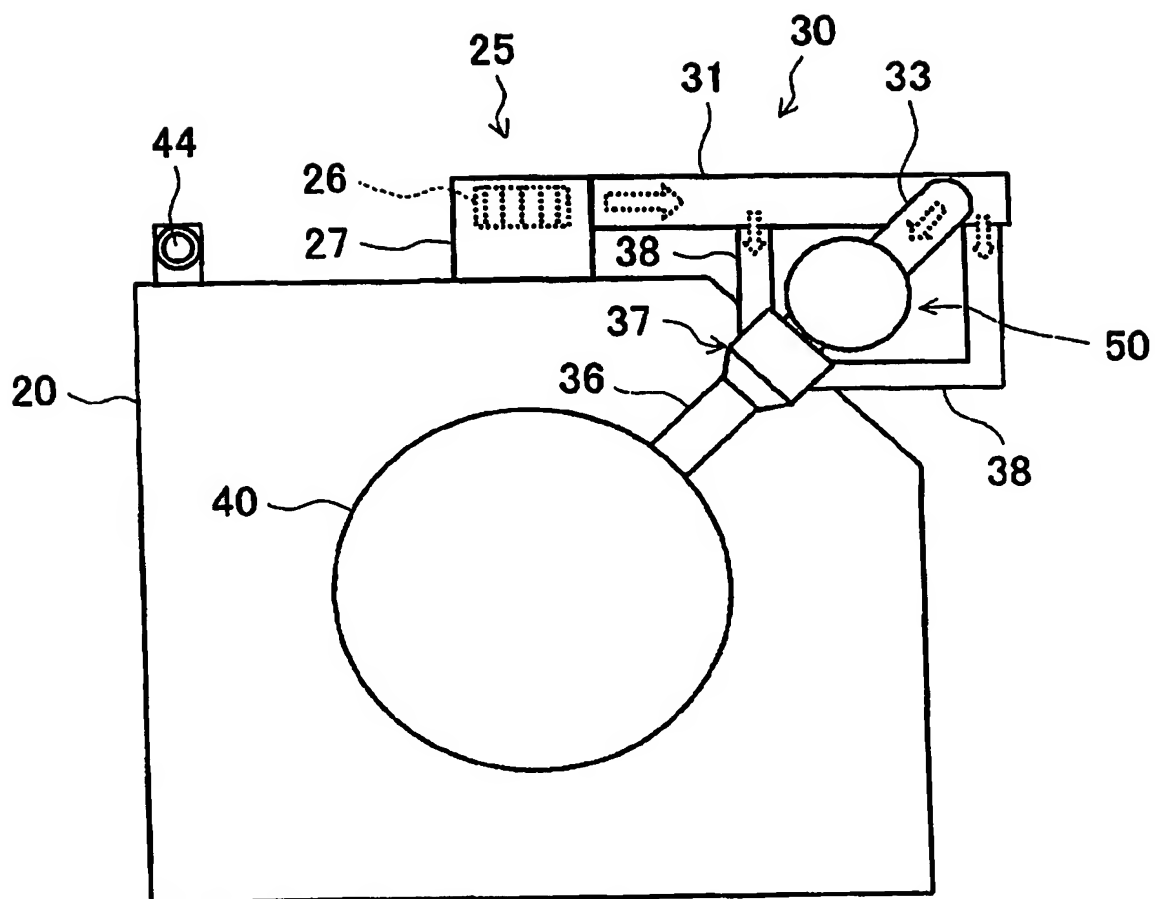
【図 2】



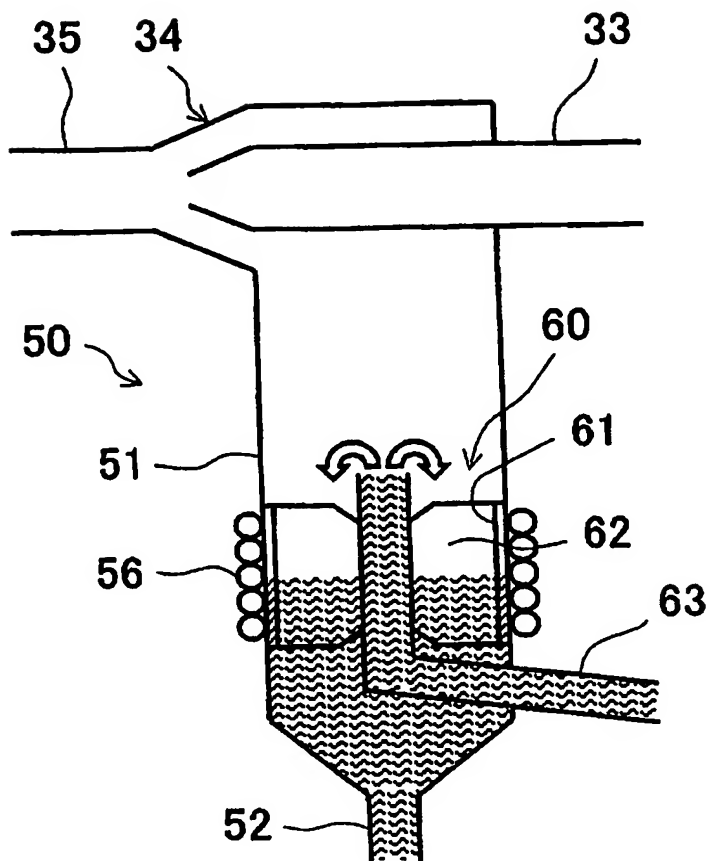
【図 3】



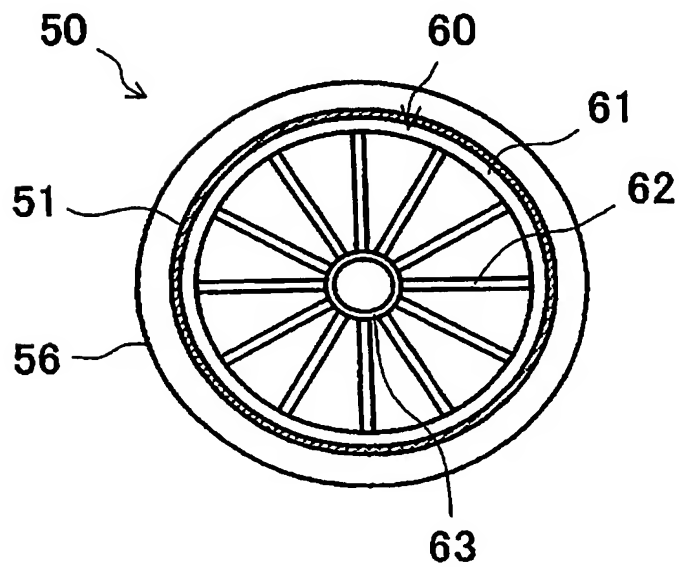
【図 4】



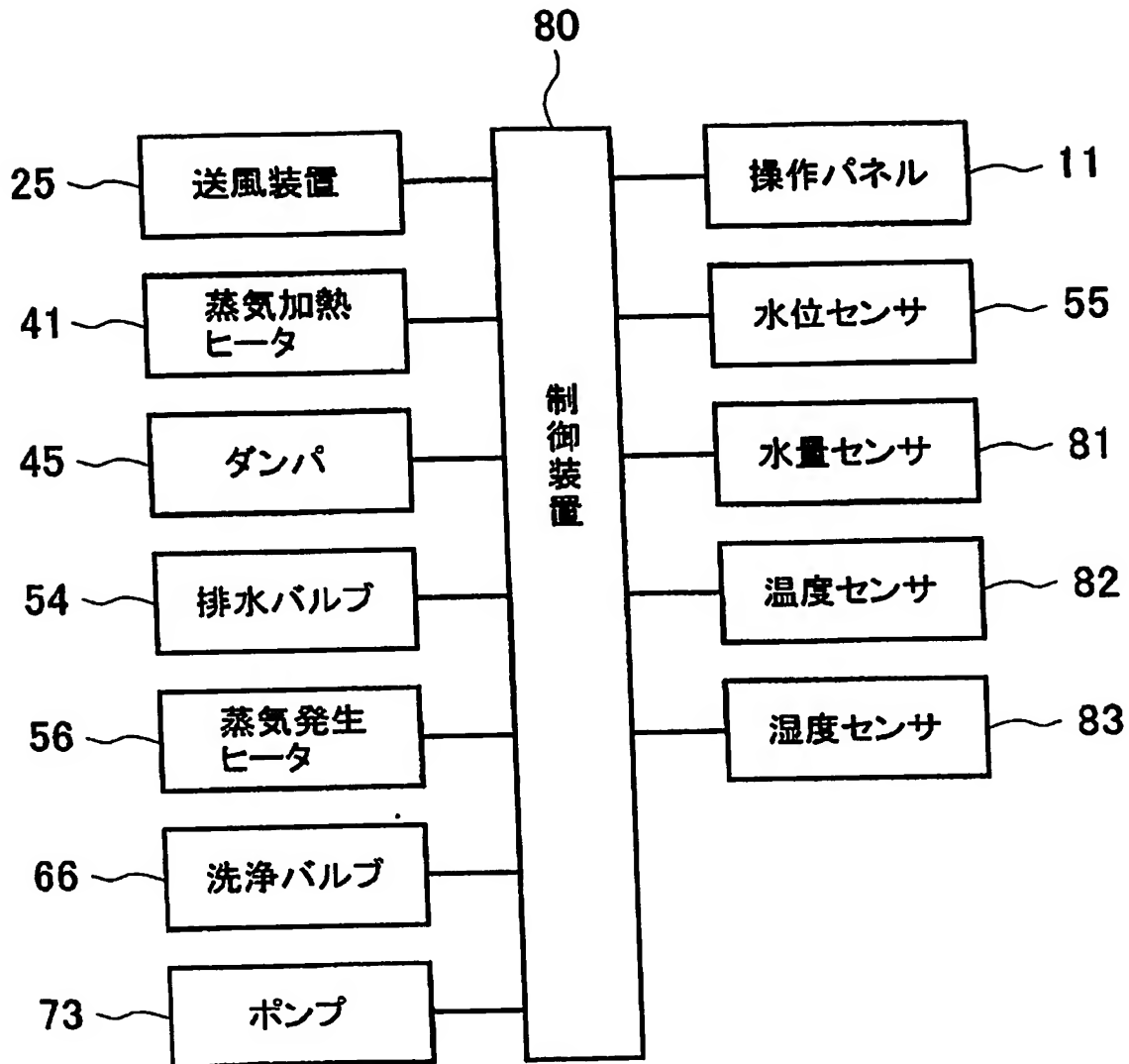
【図 5】



【図 6】



【図 7】



【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 被加熱物に大量の熱を速やかに与えることのできる、エネルギー効率の高い蒸気調理器を提供する。

【解決手段】 加熱室 20 の天井部には蒸気加熱ヒータ 41 を内蔵したサブキャビティ 40 が設けられている。加熱室 20 の中の気体は気体吸込口 24 を通じて送風装置 25 に吸い込まれ、外部循環路 30 に送り込まれる。外部循環路 30 を通る気体は蒸気吸引エジェクタ 34 により蒸気発生装置 50 から蒸気を吸引する。蒸気を取り込んだ気体は外部循環路 30 から気体戻し口 39 であるサブキャビティ 40 に入る。気体中の蒸気はサブキャビティ 40 内の蒸気加熱ヒータ 41 により加熱されて過熱状態となり、サブキャビティ 40 の底面の噴気孔 43 から下向きに吹き出し、被加熱物 90 に衝突する。外部循環路 30 は断面円形のパイプにより構成される。

【選択図】 図 3

特願 2003-204197

出願人履歴情報

識別番号

[000005049]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住所

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

氏名

シャープ株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- ☐ BLACK BORDERS
- ☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- ☐ FADED TEXT OR DRAWING
- ☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
- ☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
- ☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
- ☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
- ☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
- ☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
- ☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.